大电流密度放电中钾的 Penning 电离观测

Ŧ 赵 利 朱瑞义 马祖光 骐

(哈尔滨工业大学光电子技术研究所,哈尔滨,150001)

摘要:本文叙述了自制的大电流密度、快脉冲放电电源,及用该放电装置激励 He/K 混合蒸 气,观测到 He/K 间能量传递产生的钾的 Penning 电离。

关键词:大电流密度 快脉冲放电 He/K 蒸气 Penning 电离

Penning ionization of K in high-current-density discharge

Wang Qi, Zhao Li, Zhu Ruiyi, Ma Zuguang

(Institute of Opto-Electronics, Harbin Institute of Technology)

Abstract: A high-current-density, fast pulse discharge device has been developed. The device is used to excite He/K mixed vapor, and the Penning ionization of K by He^{*} (6d³D), HeB^{*} (5s¹S) and He^{*} ($4p^{1}P^{0}$) is observed in discharge afterflow.

Key words: high-current density quick pulsed discharge He/K vapour Penning ionization

一、引

の言 1987年, King 首次报导了他们研制的大电流密度、快脉冲放电电源^[1]。该电源放电电流 密度~1kA/cm²,激励速率很大,是一台可用于原子或离子的内壳层激发,产生 XUV/VUV 波 段辐射的有效激励源。

我们研制了类似装置,并希望利用此电源做的第一步激励,用光泵为第二步激励,实现 He/K系统两步激励,通过受激共振反斯托克斯喇曼散射(SRASRS)过程获得 64.3nm, 59.8nm XUV 输出,对此方案的详细讨论参见文献[2~4]。本文报导的是利用自制大电流密 度、快脉冲放电电源激励 He/K 混合蒸气,获得了稳定的辉光放电,并观察到亚稳态 He* 与基 态 K 能量传递产生的 Penning 电离过程。

二、大电流密度、快脉冲放电装置

King 和 Caro 于 1987 年提出了用快速电容转移式驱动电路与低电感放电腔相结合可以



410 和自制的 Rogowski 线圈配 Tek 6105 高压探针及 Tek 7834 示波器测到的电压波形。

激

由测量知,该装置放电电流为 12kA,电流密度约为 1kA/cm³,电流脉冲宽度 20ns,上升前 沿约 10ns。放电脉宽较文献[1]中介绍的要短,这对介质中激发态粒子数积累是不利的。这 是由于我们的装置中,工作电容和储存电容组合还需进一步合理,同时也因为电容与热管式空 心阴极放电腔毗邻,环境温度较高时,处于高压下的电容容量要比标称值小很多。这点应进一 步改进,以便获得更佳的激励效果。



422.2	$K^{+}[3p^{5}(^{2}P^{0}_{1/2})4p(1/2)(0)] - K^{+}[3p^{5}(^{2}P^{0}_{1/2})4s(1/2)(1)]$	23.56
413.4	$K^{+}[3p^{5}(^{2}P^{0}_{3/2})4p(5/2)(2)] - K^{+}[3p^{5}(^{2}P^{0}_{3/2})4s(3/2)(2)]$	23.13
426.3	$K^{+}[3p^{5}(^{2}P^{0}_{3/2})4p(5/2)(2)] - K^{+}[3p^{5}(^{2}P^{0}_{3/2})4s(3/2)(2)]$	23.13
460.8	$K^{+}[3p^{5}(^{2}P^{0}_{3/2})4p(3/2)(2)] - K^{+}[3p^{5}(^{2}P^{0}_{1/2})4s(1/2)(1)]$	23.31
418.6	$K^{+}[3p^{5}(^{2}P_{3/2}^{0})4p(5/2)(3)] - K^{+}[3p^{5}(^{2}P_{3/2}^{0})4s(3/2)(2)]$	23.09
图 6 为一组	确温度变化时 He/K 混合蒸气中放电荧光谱图, 从图中可以看	宇出如下现象

(1)480.8nm,498.0nm 是两个较宽的谱带。它们的峰值强度随温度降低而减小,且在 He,K,He⁺,K⁺跃迁谱图中找不到对应的跃迁能级,应来自钾的双原子分子 K₂。

(2)位于 501.5nm, 587.5nm, 388.8nm 的谱的特征是均随温度下降反而有增加趋势, 443.8nm 谱线是温度降低到一定时才出现, 381.9nm 谱线随温度变化不明显, 396.4nm 谱线 随温度降低开始降低,后又增高。这些谱线都是 He 原子谱线。这种变化特性是因为,当热管 温度降低时,加热区中心 K 原子密度降低,而缓冲气体 He 进入放电区的成分增加,因而 He I

跃迁谱增强。

(3)波长为 534.2nm, 532.3nm,580.2nm 谱线,峰值随 温度下降而降低,说明它们依赖 于K原子密度,为KI跃迁谱。

(4)波长为 413.4nm, 460.8nm,422.2nm,426.3nm 四 条谱线,峰值在温度降低时,基本 保持不变,甚至有增高趋势,说明 这四条谱线与 He 原子的存在有 关。对照谱图,它们应属于 K II 跃迁谱。这些跃迁谱上能级的布



Fig. 6 The emission spectra in He/K mixed vapour at different temperature

居来源于 K 与激发态 He 的碰撞电离激发, 当温度降低时, K 原子密度减少, K⁺ 密度亦应减少。但是由于放电区 He 密度增加, He, K 碰撞总截面与碰撞伙伴的密度乘积成正比, 完全可以保持不变, 甚至略有增加, 这样可以维持相应 K⁺密度, 即 He, K 间产生了 Penning 电离 ▲

根据 He/K 混合蒸气中辉光放电产生的激发态 He 原子,可知可能的 Penning 激发过程如下:

 $\begin{aligned} & \text{He}^{*} (6d^{3}\text{D}) + \text{K}(^{2}\text{S}_{1/2}) &\rightarrow \text{K}^{+} [3p^{5}(^{2}\text{P}_{1/2}^{0})4p(1/2)(0)] + \text{He}(^{1}\text{S}) + e \\ & (24.21\text{eV}) & (23.56\text{eV}) \\ & \text{He}^{*} (5s^{1}\text{S}) + \text{K}(^{2}\text{S}_{1/2}) &\rightarrow \text{K}^{+} [3p^{5}(^{2}\text{P}_{3/2}^{0})4p(3/2)(2)] + \text{He}(^{1}\text{S}) + e \\ & (24.01\text{eV}) & (23.31\text{eV}) \\ & \text{He}^{*} (4p^{1}\text{P}^{0}) + \text{K}(^{2}\text{S}_{1/2}) &\rightarrow \text{K}^{+} \cdot [3p^{5}(^{2}\text{P}_{3/2}^{0})4p(5/2)(2)] + \text{He}(^{1}\text{S}) + e \\ & (23.73\text{eV}) & (23.13\text{eV}) \end{aligned}$

这些反应过程均符合 Penning 电离激发的 Wigner 自旋守恒原则。与这三个过程对应的 He I 能级跃迁波长应分别为 381.9nm, 443.7nm, 396.4nm, 这些谱线在整个实验中强度一直很弱, 有的几乎没出现。说明发生的 Penning 电离过程与其自身的辐射跃迁是竞争的,且 Penning 电离的几率比较大。

对应 418.6nm 的 KII 跃迁谱线, 当温度降低时很快消失了, 说明该谱线的来源的动力学 过程与前面几条谱线不同, 它只与 K 原子密度有关, 预示着其跃迁上能级的粒子数布居来自 于电子直接电离激发。再进一步分析, 这条谱线来自 K⁺[3p⁵(²P⁰_{3/2})4p(5/2)(3)](23.09eV) 向下的跃迁。根据 Wigner 自旋守恒原则, 为使该能级由 Penning 电离获得布居, 要求是由 He (3d³D)及 He(3p³P⁰)与 K 近共振碰撞, 而这两个能级的位能分别为 23.07eV 和 23.00eV, 均小 于 23.09eV 的电离激发能, 不足于将 K 电离激发到该能级。由谱图可看出, 与 He 的这两个能 级对应的荧光谱线 587.5nm, 388.8nm 都比较强, 说明 He 的这两个激发态粒子数衰减的通道 主要是通过荧光辐射, 而不是通过 Penning 电离。可获得 418.6nm 跃迁上能态布居的另一可 能为 He(6d³D)态与 K 碰撞, 其电位是 24.21eV, 它与 K II 的上述能态 23.09eV 失谐量为 1.12eV, 这个失谐量太大了, 因而这种碰撞电离的截面是相当小的。He 的其它能级则因不满 足 Wigner 定则, Penning 电离截面将会很小。因而, 418.6nm 这条谱线不能来自 Penning 过 程, 而应是来自于电子的直接电离。 WHITH C